PAT-NO:

JP402161323A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP

02161323 A

TITLE: MASS

MEASURING INSTRUMENT

PUBN-DATE: June

21, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMADA, HIROAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP63316690

APPL-DATE:

December 14,

1988

INT-CL (IPC): G01G003/16

US-CL-CURRENT: 84/461

ABSTRACT:

PURPOSE: To precisely and rapidly measure

micromass by placing a material to be measured on a measuring base provided in the front end of a mechanical oscillator having piezoelectric ceramics and detecting the change in the mass by addition of the mass of the material to be measured as a change in oscillation frequency.

CONSTITUTION: The piezoelectric ceramics 12 for driving and signal extraction is fixed to a measuring part 1 and a tuning fork oscillator 11 having the measuring base 14 near the front end is

fixed via a fixing part 16 to a base plate 17 and is further housed in a cover 18 by exposing the front surface of the measuring base 14. The oscillation frequencies of the signals generated by a self-oscillation circuit 2 and the tuning fork oscillator 11 are counted by a frequency counter 3 and are sent to an arithmetic circuit 4. The oscillation frequency for the mass of the material to be measured decreases when the material to be measured is placed on the measuring base 14. The change rate thereof is

converted to the mass by the arithmetic circuit 4 and is displayed on a display part 5. Since the measurement of the oscillation frequency can be electrically precisely executed, the slight change in the oscillation frequency by the micromass of the material to be measured is easily detected.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

(B日本国特許庁(JP)

印特許出顧公開

● 公 關 特 許 公 報 (A)

平2-161323

®Int. Cl. *

微別記号

庁内整理番号

4公開 平成2年(1990)6月21日

G 01 G 3/16

7408-2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 質量測定器

②特 顧 昭63-316690

29出 夏 昭63(1988)12月14日

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

四代理人 弁理士内原 晋

明 梅 書

1. 発明の名称 質量測定器

2 特許請求の範囲

駆動かよび信号抽出のための圧電セラミックを有する機械援助子と放機械援助子の先端部に設けた測定台と前記機械援助子を固定する基本とこれ

を収容し前記制定台を第出するための孔を有するカバーとを備える制定部と、前記機械援助子を駆動する自動発振器路と、発振周波数を検出する局放数カウンタと、被測定物の質量により変化する前記発振開放数の変化量から前記被測定物の質量を算出する次算四路と、前記算出された値を表示する表示部とを有することを特徴とする質量構定器。

発明の詳細を説明 (産業上の将用分野)

本発明は質量測定器に関し、件に依小質量測定が容易な質量測定器に関する。

〔従来の技術〕

使来、この種の質量測定器による後小質量の制定には、天秤を利用して2つの皿の一方にのせた 被制定物と、他方の皿にのせた基準の重りとが平 質するように重りを調整して、被制定物の質量を 制定する方法や、被制定物の質量でスティフネス の小さなばねを圧縮又は仲扱させ、その圧縮量を たは仲援量を検出して、質量を制定する方法があった。

[発明が解決しよりとする課題]

上述した世来の質量制定器は、前者の場合は、 平衡し指示が安定するまでに時間がかかるという 欠点があり、又、外部からの振動や空気の成れに 影響され指示が不安定になるという欠点がある。 後者は、彼小質量で充分な圧縮量や伸慢量を得る には、ばれのスティフネスが非常に小さくなり、 上述の場合と同様に安定するまでに時間がかかる という欠点がある。又、両者とも、重力の影響を 受けるため、数量場所の水平度を確保する必要が あり使用上の割約があるという欠点がある。

(課題を解決するための手段)

本発明の質量測定器は、駆動かよび信号抽出の ための圧電セラミックを有する機械振動子と放機 械振動子の先端部に設けた測定台と前記機械振動 子も固定する基板とこれらを収容し前記制定台を 第出するための孔を有するカペーとも備える制定 部と、前記機械振動子を駆動する自動発振回路と、 発振局波数を検出する周波数カウンタと、被測定 物の質量により変化する前記発振局波数の変化量 から前記被制定物の質量を算出する液質回路と、 前記算出された値を表示する表示部とを有する。 (実施例)

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1回は本発明の一実施例のプロック図である。 第1回に示すように、被制定物を取付ける測定 部1と、自励発振回路2と、発振局波数を計数す る周波数カウンタ3と、発振局波数の変化にもと づき被調定物の質量を算出する演算回路4と、算

演算図路4内には、被測定物のない空の状態時 にリセット図路6から出力されたリセット信号に よりその時の発振渦波数のデータが記憶される。 又、リセット信号により表示部5の表示は 0 ° になる。

次に、被側定物を削定台14にのせた場合には、 被側定物の質量のため発掘周波数が低下する。そ の変化量を演算回路4で質量に換算し表示部5に 表示する。

次に、被測定物の質量と発掘局放数の変化量との関係について脱切する。発掘局放数は音叉振動子11の共振周放数にほぼ一致する。音叉振動子11の共振周放数が、は音叉振動子11の特価質量をmとし等値スティフネスをSとすると式(1)で示される。

$$2\pi f_{\rm f} = 1/\sqrt{\rm m/S} \qquad \cdots \cdots \cdots (1)$$

ととで、等価質量mは普叉部質量Mと比例するので式②の関係が成立する。ただし、C: は比例 定数である。

出値を表示する表示部 5 と、リセット回路 5 とを 合んで構成される。

第2型(a)及び(b)はそれぞれ第1層の実施例の測定部の平面図及びA-A 兼新面配である。

第2回(a)及び(b)に示すように、獨定部1(第1 図参照)には、機械提動子としての音叉提動子11 があり、音叉援動子11には駆動用及び信号抽出 用の圧電セラミック12が固着され上側の先端部 付近には測定台14が固定され、測定台14の質 量とばらんすをとるための付加片15が下側の免 端部付近に取付けてある。又、音叉援動子は固定 部16を介して基複17に固定されてかり、更に、 初定台14の上面を協出させてカバー18の中に 収容されている。

第1個に示すように、測定部1は自助発援回路 2と、音叉振動子11に固着された圧電セラミッ タ12により接続されている。自励発振回路2と 音叉振動子11により発生した信号の発振周放数 は関放数カウンタ3により計数され演算回路4に 送られる。

次に、被制定物の質量 4 M が加わり共扱周放数 4 f r 変化したとすると、式(1)及び式(2)から式(3)の 関係が成立する。

$$2\pi (f_f + 4f_f) = 1 / \sqrt{C_1 (M + 4M)/8}$$
 ...(3)

とこで、 $2\pi f_{\Gamma} = \omega_{\Gamma}$, $2\pi A f_{\Gamma} = A\omega_{\Gamma}$ とすると、 式(1)及び式(3)は式(4)及び式(5)のように表わされる。

$$\omega_f^2 = S/C_1 M$$
(4)
 $(\omega_f + d\omega_f)^2 = S/C_1 (M + dM)$ (5)

式(5)から式(4)を左辺同志と右辺同志を引くと、式(6)が導出される。

$$2 d\omega_{\Gamma} \cdot \omega_{\Gamma} = -S/C_1 \cdot dM/M^3 \qquad \dots \dots \dots (7)$$

$$dM = -2C_1 \cdot M^2 \cdot \omega_{\Gamma}/S \cdot d\omega_{\Gamma} \qquad \dots \dots \dots (8)$$

即ち、被機定物の質量は共振周波数の変化を検 出することにより知ることができる。共振周波数 の稠定は電気的に符合に行うことができるため、 被稠定物の数小な質量によるわずかな共振周波数 の変化を容易に検出することが可能である。なか、 本実施例では、機械振動子として音叉振動子を用 いたが、音片重の居自振動子や概振動子でも本発 明を適用できる。

[発明の効果]

以上説明したように本発明は、被測定物の質量の付加による質量の変化を共振局放鉄の変化として検出することにより、精密に被制定物の質量を 測定できるという効果がある。

又、発掘の立上り時間は通常数秒以内と短いた め迅速な測定が可能になる効果がある。

更に、被制定物に加わる重力を測定しているのではなく直接質量を測定するので、重力の影響を受けない。使って、宇宙空間などの無重力状態でも測定可能になる効果がある。又、測定台への被測定物の測定が確保されれば、傾いた場所でも使

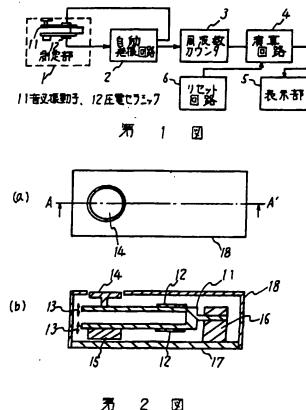
用可能になるという効果がある。

▲ 国面の簡単な説明

第1回は本売明の一実施例のブロック団、第2 型(a)及び(a)はそれぞれ第1回の実施例の新定部の 平面団及びA-A 維新面因である。

1 ……制定部、2 ……自動発振回路、3 ……周 放飲カウンタ、4 ……演算四路、5 ……表示部、 6 ……リセット回路、11 ……音叉振動子、12 ……圧電セラミック、13 ……振動方向、14 … …制定台、15 ……付加片、16 ……固定部、17 ……基板、18 ……カバー。

代班人 弁理士 内 原 音



. - -

-123-